(9) 日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-183386 43公開 平成2年(1990)7月17日

®Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 G 06 K G 02 B 7/10 N 6745-5B 26/10 A 7348-2H GOEK 7/10 9/20 6745-5B 3 2 0 õ 6942-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7百)

69発明の名称 記号読取装置

> 20特 願 平1-4015

@H: 願 平1(1989)1月10日

@発 明者 竹 中 10.

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 式会社大阪製作所内

勿出 住方雷気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

74/1 理 弁理十 亀井 引、勝 外1夕

朋

1. 発明の名称

記号読取装置

2. 特許請求の範囲

レーザ発振装置から出力されたレーザ ピームを走査するとともに、そのレーザ ピームを対象面に向けて出射し、対象面 からの反射光を受光することによって、 対象面上に付された記号を終的る記号等 取装置において、

レーザビーム走査の区切りごとに走査 区切り信号を出力する走査検出手段と、 上記走査検出手段からの走査区切り信号 を受けるとレーザ出力を異なった値に変 動させるレーザ出力制御手段とを有する ことを特徴とする記号読取装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、レーザ発振装置から照射されるレー ザビームを走査し、離れた物体に向けてレーザビ 1

- ムを当て、その反射光を受光することにより、 物体の表面に表された文字、符号等の記号を読取 る記号読取装置に関する。

<従来の技術>

近年のように、コンピュータが広く利用される ようになると、コンピュータに接続される入出力 装置に対しても、より多様な機能が要求されるよ うになる。例えば、カード、包装パッケージ等に 記録された文字や符号を読取り、即時にその内容 を識別する光学式文字読取装置(OCR)やバー コード読取装置(BCR)においては、読取ヘッ ドを文字や符号面に接触させて読取るのではなく、 読取対象からある程度離れていても、あるいは読 取対象と真正面から正対できなくとも、正確に文 字、符号を読取ることができる機能が要求されて いる。

上記の諸機能を実現するため、最近の記号読取 装置は、レーザ発振装置、レーザ発振装置から出 たレーザビームを一定の角度幅で走査するポリゴ ンミラー、読取対象から反射してきた光を受光す

2

る受光素子、および受光信号を処理して洗取対象を識別する処理回路等を、据鑑き可能な筐体の中に一体に組み込んだ構造のものが提供されている。この構造の記号読取装置によれば、レーザビームを使用するので離れた位置でも小さなスポットを得ることができ、近くに読取るるとといった。 というに 続野 などに ム と 日 動 的に スキャンするので、ペン式の記号読取装置のように 続野のかず必要はなり、レーザビーム 出射窓の 視野りに 就取対象を例えば手で持ってか 止させるだけの 簡 出な操作で誘取れるといった利点が得られる。

また、ハンドヘルドタイプと称して、ハンディなピストル型筐体に上記部品を組み込んで、筐体の筒先からレーザピームを照射するタイプのものでは、読取対象に対して照準を定めるだけで読取を行うことができ、ハンディでどこでも持ち板面に日刷された小さなコード等、直接接触不可能なことをに対しても非常に簡便に読取り操作を行うこと

- 3 -

号がAGCで対応不可能なほど強くなって、ついには読取ができなくなってしまう。

このように、受光信号が過小、過大いずれの場合でも、読取りできなかった場合には、読取対象と記号読取装置との距離を適宜変えたり、読取対象や記号読取装置との距離を適宜変えたりしなければならず、読取りに成功するまでの時間が長くなり、読取の効率が低下するという問題がある。

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、読取対象との単離、読取対象とレーザビームとがなす角度、読取対象の明るさ等の反射条件が変化して受光信号が大きく変化する場合でも、記号の読取を確実に行うことができる記号読取装置を提供することにある。

<課題を解決するための手段>

上記の目的を達成するための本発明の記号続取 装置は、レーザビーム走査の区切りごとに走査区 切り信号を出力する走査検出手段と、上記走査検 ができる。

<発明が解決しようとする課題>

ところが、上記据置き型、ハンドへルド型いずれのタイプの記号読取装置であっても、読取対象との距離が不定であるので、単に文字や符号面に接触させて読取るタイプの記号読取装置と比べて受光光量が大きく変化するという性質がある。すなわち、読取対象からの反射光は距離とともに象徴に減衰するという性質があるので、読取対象がらの距離が長くなればなるほど、受光光量は急を変化でし、ついには処理回路の処理限界レベルのS/Nは低下し、正確な読取りができなくなってしまう。

このため、レーザ光額の出力を常時大きくしておくことも考えられるが、レーザ光額の出力を大きくすると、レーザ発振装置の寿命の点から好ましくない。また、対象物までの距離が近い場合に、受光素子に入る光量が大きくなり、受光素子が飽和レベルに達したり、あるいは処理回路に入る信

- 4 -

出手段からの走査区切り信号を受けるごとにレーザ出力を異なった値に変動させるレーザ出力制御手段とを有するものである。

上記構成の記号読取装置によれば、レーザビーム走査のたびにレーザ出力が異なることになる。したがって、読取対象との距離が違い等の理由で受光光量の減少が見込まれる時であっても、レーザビームを複数回走査している間に、いずれかの走査において相対的に大きなパワーのレーザビームが照射され、読取対象から相対的に大きなレベルの反射光が返ってくる。

あるいは、受光光量が過大になる条件下であっても、レーザピームを複数回走査している間に、いずれかの走査において相対的に小さなパワーのレーザピームが照射され、読取対象から相対的に小さなレベル、つまり読取可能なレベルの反射光が返ってくる。

したがって、上記いずれの場合も当該走査に係

- 6 -

る反射光を捕らえて、読取対象を識別することが 可能となる。

< 実施例 >

以下実施例を示す添付図面によって詳細に説明する。

被増幅され、二値化される。二値化されることにより信号は、パーコードの形に対応した矩形パルス状となり、そのパルス間隔、パルス幅等が読取られ、パーコードの内容が識別される。

- 7 -

第1図は、走査検出用受光素子(12)から供給された走査区切り信号に基づいて半導体レーザ発振装置(2)の出力を制御するための構成を示す機能プロック図である。同図中、(21)は走査検出開受光案子(12)の走査検出信号を検波増幅する増幅回路(21)からの出力信号を受けるごとに異なった値の制御量を出力する制御過出力手段、(23)は上記制御量に基づいて半導体レーザ発振装置(2)の光出力を制御するとして半環動制御回路(23)である。上記走査検出用受光業子(12)および増幅回路(21)は、特許請求の範囲記載の走査検出手段を構成し、上記制御量出力手段(22)およびレーザ駆動制御回路(23)は、レーザ出力制御手段を構成している。

次に、上記構成による動作を説明する。半導体レーザ発振装置(2)の照射光が、ポリゴンミラー(4)

出力を制御するとともに、受光素子(7)の出力信号を被形整形、二値化して読取対象である例えばバーコードの形状に対応する信号を得、この信号に基づきパーコードの内容を識別する処理部を括載した基板(8)収制している。 筐体(1)から出ているコード(10)は、処理部(9)の出力信号を外部に提供するための信号コードであり、レバー(8)は、記号読取装置の読取スイッチになっている。

上記の記号誘取装置で、レバー(3)を操作すると、モータ(11)の駆動によりポリゴンミラー(4)が回転するとともに、上記半導体レーザ発振装置(2)からレーザビームが、回転するポリゴンミラー(4)のいずれかの反射面に当たって反射されるとともに、当該角度に対応して、一定角にわたって反射・立めた。できた。 できない 大に、できが、 のとない (13)を通過して誘取対象(6)に照射される。(7)によって受光され、その電気出力信号に、処光来子(6)によって受光され、その電気出力信号に、処光来理部(9)に设けられた処理回路(図示せず)によって検

- 8 -

の回転面に当たって、一定の走杏幅をもって走杏 されると、走査検出用受光素子(12)は、走査ビー ムを受光するごとに第3図(A) に示すようなパル ス状の走査検出信号を出力する。これに応じて、 制御手段(22)は、1つの走杏検出信号を受けるた びに、異なった値の制御量 01.02.03 を順にレ - ザ駆動制御回路(23)に出力する。制御量 θ 1, θ 2, θ 3 は後に例示するようにいかなる物理量、 電気量であってもよいが、 01.02,03 のうちの 1つ、例えばθ1は、通常設定されるレーザ出力 値よりも低めのレーザ出力値に対応し、83日通 常設定されるレーザ出力値よりも高めのレーザ出 力値に対応し、 θ 2 は通常設定されるレーザ出力 値と同一値に対応するよう設定されている。レー ザ 駆 動 制 御 回 路 (23) は 上 記 制 御 最 θ i (i=1,2,3) に 対応する出力のレーザピームを発光させるべく、 半導体レーザ発振装置(2)を制御する。したがって、 半導体レーザ発振装置(2)のビーム出力 P は、第3 図(C) に示すように、上記制御量 θ i の変動に対 応した階段状のもの P1, P2, P3 となる。この結

- 9 -

- 10 -

果、読取対象(G)との距離Dが離れ過ぎていても、 レーザビーム出力 P3 に対応する走査中において 読取が可能となり、読取対象(G)との距離Dが近す ぎれば、レーザビーム出力 P1 に対応する走査中 において読取が可能となる。

制御量 θ I の選定基準についてきらに詳述すると、制御量 θ I は、読取距離 D の変化する範囲と、受光素子(7) およびその電気出力信号を処理回路が許容できる信号レベルの変化範囲とに依存して設定すればよい。例えば読取距離が 5 倍に変化すれば、受光素子(7) に入力される光量は、約1/52 - 1/25 になる。もし、受光素子(7) および処理回路が取り扱える信号レベルの幅が 1 0 倍度上げできるように、レーザビーム出力値を 2.5倍段度に地力するようにすれば、読取距離 D の5 倍段変化に対応できるようになる。

なお、制御手段(22)を実現する具体例をあげると、第4図(A) または(B) のようになる。

第 4 図(A) は、制御手段(22)をソフトウェアに

- 11 -

以上説明したように、半専体レーザ発振装置(2) の光出カPをレーザピームの走査と同期して、一 走査が終了するごとに変動させることとしたので、 誌取対象との距離の適すぎたり近すぎたりした場 合、読取対象の反射率等が変動した場合でも、い ずれかの走査中において、処理可能なレベルの受 光光量、読取信号を得ることができる。

なお、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、例えば、本発明はバーコードでなく、文字を結取るOCRにも適用できることはいうまでもない。その他本発明の要旨を変更しない範囲内において、種々の設計変更を施すことが可能である。

<発明の効果>

以上のように、本発明の記号読取装置によれば、 レーザピームの出力を走査ごとに異なった値に変 動させていくだけの簡単な制御を行うことによっ て、読取対象との距離の遠近、読取対象の反射条 件等の相違にかかわらず、いずれかの走査におい て、適正な誌取信号レベルを得ることができる。 よって実現した例であり、増幅回路(21)からの走 査検出信号を受けることにより実現される仮想的 なスイッチング動作により、レーザ駆動制御回路 (23)にそれぞれ異なった駆動電圧VI.V2.V3を 5.よる場所を示している。

第4図(B) は、カウンタ(22a)、D/A コンバータ(22b) からなる回路業子により構成された制御手段(22)を示しており、増幅回路(21)からの追査検出信号を3回おきにカウントし、そのカウント信号をD/A コンバータ(22b) 供給することにより、カウント値に応じた出力信号を出力させるもので

なお、上記実施例では、制御量は 01.02.03 の3 段階に設定されていたが、3 段階に限られる ものではなく、2 段階であってもよい。 2 段階に設 階以上からなるものであってもよい。 2 段階に設 定した場合、1つは、通常設定されるレーザ出力 値よりも低めの出力値に対応し、他の1つは通常 設定されるレーザ出力値よりも高めの出力値に対 あってとが好ましい。

- 12 -

この結果、読取距離の広範囲の変化に対応が可能 となり、同時に読取時間の短縮、読取精度の向上 といった種々の効果を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、走査検出用受光業子から供給された モニタレベル信号に基づいて半導体レーザ発振装 置の光出力を制御する構成を示す機能プロック図、 第2図は記号読取装置の内部状態を示す斜視図、

第3図は第1図の構成の各部における信号被形図、 第4図は制御手段を実現する具体例を示す図で

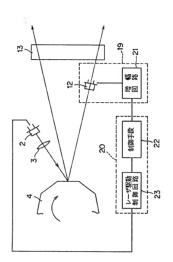
第4図は制御子校で失災する共作的を示するこ ある。

(2) ··· 半導体レーザ発振装置、(6) ··· パーコード面、(12) ··· 走査検出用受光素子、(22) ··· 制御手段

特許出願人 住友電気工業株式会社

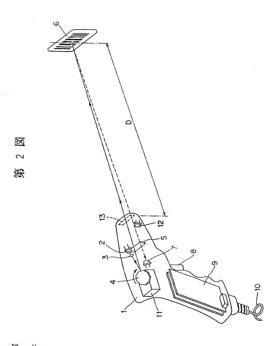
代理人 弁理士 亀 井 弘 勝 (ほか1名)

- 14 -



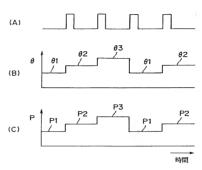
第 1 図

(2)…半導体レーザ発振装置(12)…走査検出用受光素子



(2)…半導体レーザ発振装置 (6)…パーコード面 (12)…走査検出用受光素子

第 3 図



(22)…制御手段

第 4 図

